**РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА**

**участника Круглого стола в ГПНТБ СО РАН**

**«Качественный патент как основа выхода**

**на международный рынок на примере практики в США.**

**Особенности патентования IT-решений в США и России»**

*31 октября 2018 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия**  |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество** |  |
| **Страна, город** |  |
| **Организация** |  |
| **Структурное подразделение** |  |
| **Должность, ученая степень, звание** |  |
| **Адрес для переписки** |  |
| **Телефон, е – mail** |  |
| **Вопросы к экспертам** |  |

**Заполненную форму просьба отправить до 26 октября 2018 года на e-mail:** **patent@spsl.nsc.ru**